

監修者

藤原 毅夫 藤森 淳 勝藤 拓郎  
東京大学名誉教授 東京大学名誉教授 早稲田大学教授

著者略歴

堀越 佳治 (ほりこし よしじ)

1943年生まれ。栃木県日光市出身。

東北大学工学部電気工学科卒。同大学院工学研究科電子工学専攻修士課程、博士課程修了。工学博士。

NTT基礎研究所研究員，ドイツ・マックスプランク固体研究所研究員，北海道大学客員教授，東北大学客員教授を経て，早稲田大学理工学部教授。

現在 早稲田大学名誉教授

主な著書

“GaInAsP Alloy Semiconductors” Ed. T. P. Pearsall, Chap. IV-15, 1981, Wiley.

“Semiconductors and Semimetals” Vol. 22, PartC, Vol. Ed. W. T. Tsang, Chap. 3, 1984, Academic Press.

“Molecular Beam Epitaxy” Ed. H. Asahi and Y. Horikoshi, Chap. 2 and 3, 2019, Wiley.

2020年6月25日 第1版発行

検印省略

物質・材料テキストシリーズ

太陽光発電  
基礎から電力系への導入まで

著者 ©堀越 佳治

発行者 内田 学

印刷者 馬場 信幸

発行所 株式会社 内田老鶴園 〒112-0012 東京都文京区大塚3丁目34番3号

電話 (03) 3945-6781(代)・FAX (03) 3945-6782

<http://www.rokakuho.co.jp/>

印刷・製本/三美印刷 K. K.

Published by UCHIDA ROKAKUHO PUBLISHING CO., LTD.

3-34-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

ISBN 978-4-7536-2315-0 C3042

U. R. No. 657-1